This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

*DIALOG(R)File 351:DERWENT WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008441779 **Image available**
WPI Acc No: 90-328779/199044
XRPX Acc No: N90-251715

Image display appts using electron emitting device - having substrate, electrode laminated with insulating layer and second electrode on insulating layer, uncovered at opening

Patent Assignee: CANON KK (CANO

Inventor: MORIKAWA Y; TAKIMOTO K; YANAGISAWA Y Number of Countries: 011 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week EP 394698 A 19901031 EP 90106038 A 19900329 199044 B CA 2013233 A 19900930 199051 JP 3055738 A 19910311 JP 8976605 A 19890330 199116 A 19900328 H01L-021/42 CA 2013233 C 19960116 CA 2013233 199614 EP 394698 B1 19960710 EP 90106038 A 19900329 H01J-001/30 199632 DE 69027702 E 19960814 DE 627702 A 19900329 H01J-001/30 199638 EP 90106038 A 19900329 US 5569974 A 19961029 US 90501882 A 19900330 H01J-001/30 199649 US 93137813 A 19931019 US 94273630 A 19940712

Priority Applications (No Type Date): JP 9075764 A 19900327; JP 8976605 A 19890330

Cited Patents: 3.Jnl.Ref; A3...9140; DE 3036219; DE 3741124; EP 262676; EP 289278; EP 367195; FR 854321; JP 56098827; JP 60175352; NoSR.Pub

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

EP 394698 A

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB LI NL SE

EP 394698 B1 E 13

Designated States (Regional): BE CH DE FR GB LI NL SE
DE 69027702 E Based on EP 394698

US 5569974 A 11 Cont of US 90501882 Cont of US 93137813

Abstract (Basic): EP 394698 A

The electron-emitting device comprises a substrate, an electrode laminated with an insulating layer and a second electrode having an opening laminated on the insulating layer. The insulating layer is uncovered at the opening and electrons are emitted from this opening as a result of applying a voltage between the electrodes.

The display appts. comprises the electron-emitting device, a modulating electrode capable of modulating an electron beam emitted from the electron-emitting device, in accordance with an information signal, and an image forming member capable of forming an image as a result of irradiation with the electron beam, these of which are successively disposed. (13pp Dwg.No.1/7)

Title Terms: IMAGE; DISPLAY; APPARATUS; ELECTRON; EMIT; DEVICE; SUBSTRATE; ELECTRODE; LAMINATE; INSULATE; LAYER; SECOND; ELECTRODE; INSULATE; LAYER; UNCOVER; OPEN

Derwent Class: Ull; Ul2; V05

International Patent Class (Main): H01J-001/30; H01L-021/42

International Patent Class (Additional): H01J-029/48; H01J-037/31;

H01J-037/317; H01L-021/027

File Segment: EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03392838 **Image available**

ELECTRON EMITTING ELEMENT AND IMAGE DISPLAY DEVICE AND DRAWING DEVICE USING THE SAME

PUB. NO.: 03-055738 **JP 3055738** A PUBLISHED: March 11, 1991 (19910311)

INVENTOR(s): TAKIMOTO KIYOSHI

YANAGISAWA YOSHIHARU

MORIKAWA YUUKO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 02-075764 [JP 9075764] FILED: March 27, 1990 (19900327)

INTL CLASS: [5] H01J-001/30; H01J-029/46; H01J-031/15

JAPIO CLASS: 42.3 (ELECTRONICS -- Electron Tubes); 41.3 (MATERIALS --

Semiconductors); 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

; 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD: R003 (ELECTRON BEAM)

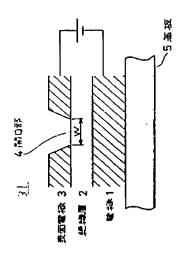
JOURNAL: Section: E, Section No. 1071, Vol. 15, No. 204, Pg. 10, May

24, 1991 (19910524)

ABSTRACT

PURPOSE: To ensure such a low resistance that voltage reduction in a surface electrode can be ignored and improve electron emitting efficiency by providing a pair of an electrode and a surface electrode and an insulating layer supported between these electrodes on a base, and further providing an opening part on the surface electrode.

CONSTITUTION: An electron emitting element 31 has a pair of an electrode 1 and a surface electrode 3 and an insulating layer 2 supported between these electrodes on a base 5, and the surface electrode 3 has an opening part 4. The width of the opening part 4 is less than 100.mu.m, and the opening part is formed in plural number. Therefore, in the element 31, it is unnecessary to particularly thin the surface electrode, and the film formation in the surface electrode is facilitated. Further, as the resistance of the surface electrode can be maintained low, voltage reduction in the surface electrode can be ignored, allowing the addition of an effective electric filed to the element and the prevention of failure by exothermic. The electrons leading through the insulating layer 2 to the exposed part of the layer 2 are emitted without loosing energy.



◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-55738

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)3月11日

H 01 J

AB С 6722-5C 7525-5C

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全9頁)

電子放出案子及びそれを用いた画像表示装置。描画装置 60発明の名称

> 頭 平2-75764 20许

29出 願 平2(1990)3月27日

②平1(1989)3月30日③日本(JP)③特願 平1-76605 優先権主張

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 @発 明 者 瀡 本 濆

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 柳 沢 芳 治 個発 88 去

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発 明 森川 有子 老

キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 勿出 願

四代 理 人 弁理士 豊田 善雄 外1名

88 細

1. 発明の名称

電子放出素子及びそれを用いた画像 表示装置,描画装置

2. 特許請求の範囲

- (1) 基板上に電極が設けられ、該電極上に絶縁層 が積層され、更に、該絶縁層上に開口部を有する 第2の電極が積圧され前記絶縁層が露出された桐 適を有し、電極間に電圧を印加することにより、 第2の電極の開口部から電子を放出することを特 徴とする電子放出素子。
- (2) 前記第2の電極の開口部の幅が、100 μ≡以下 であることを特徴とする請求項1記載の電子放出 煮子。
- (3) 前記第2の電極の開口部が、複数形成されて いることを特徴とする額求項」記載の電子放出素 **7**.
- (4) 前記絶縁層の厚さが、 5 人~100 人であるこ とを特徴とする請求項」記載の電子放出素子。

- (5) 前記絶縁層が、有機化合物の単分子膜又は該 単分子膜を累積した累積膜であることを特徴とす る請求項1記載の電子放出素子。
- (6) 前記絶縁層が、ラングミュアーブロジェット 法(LB法)により形成された有機化合物の単分子 膜又は該単分子膜を累積した累積膜であることを 特徴とする請求項1記載の電子放出素子。
- (7) 請求項1~4いずれかに記載の電子放出素子 を複数個設け、その上方に該電子放出素子から放 出される電子ピームを変調する変調電極を設け、 さらにその上方に放変調された電子ビームの照射 により画像を形成する画像形成部材を設けた構成 を特徴とする画像表示装置。
- (8) 額求項1~4いずれかに記載の電子放出素子 と、該電子放出業子から放出される電子ピームを 変調する変調手段とを有した構成を特徴とする描 面装置。
- 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、電子放出素子及びこれを用いた装置

に関し、特に一対の電極間に絶縁層が挟持された 構造を有する電子放出素子及びそれを用いた画像 表示装置。描画装置に関する。

「従来の技術」

第6図及び第7図は、MIM (金属/絶縁暦/金属)型電子放出素子の一般的な構成を示す模式図 7.5.5.5

このような素子で高い電子放出効率を得るには、トンネルした電子のエネルギー、及びその数を増す等のために、絶縁層2を薄くし、また表面

電極3中での敗乱等によるエネルギー減少を防ぐために、第7図に示す如く、表面電極3をできる限り薄く形成することが望ましく、更に表面電極3には仕事関数 ♦ ■ の低い金属材料を用いることが望ましい(特開昭 63-124327 号及び特開昭 63-141234 号)。

しかしながら、膜厚が極めて薄い場合・ のははながった。とり易に困ない場合を のははないである。 をとり易に困難できた場合でのである。 をとりないである。 が大性にはないでは、 ないたが高いたは、 ないたが高いたが、 ないたが、 ないには、 ないに

また、表面電極3を薄くしていくと、電子放出

効率はある程度まで向上するものの、反面表面電 係3から放出される電子ピームの断面形状が悪く なるとともに、該電子ピームによる蛍光輝度も不 均一となるという新たな問題を生じてしまう。...

即ち、表面電極3の直上に電子ビームの照射によって蛍光を虽する蛍光体を配置した際、上記の如く表面電極3を薄くしていくにつれて、蛍光体面に形成される蛍光スポットは、表面電極3の電極形状を反映せず、不用な広がりを有し、また、 輝度も不均一で蛍光ムラを望してしまう。

更に、このような電子ピームの断面形状の悪化や蛍光輝度の不均一化(輝度むら)は、とりわけ、かかるMIM型電子放出素子を、画像表示装置或いは描画装置の電子源として用いた際には、画像の解像度の低下、輝度の低下、輝度むらの発生等の問題を生じてしまう。

[発明が解決しようとする課題]

以上述べたような従来技術の問題点に鑑み、本 発明の目的とするところは、

①、表面電極内での電圧降下が無視できる程度の

低い抵抗を確保し、かつ電子放出効率を向上させ た電子放出素子、

②、電子放出効率の向上と、電子ピームの断面形 状及び輝度ムラの改善とを固時に満足し得る電子 放出素子。

(3) . 上記電子放出業子を用い、画像の解像性及び 輝度に優れた画像表示装置及び描画装置、

【課題を解決するための手段及び作用】

等を提供することにある。

すなわち、本発明の構成上の特徴とするところは、第1に、基板上に電極が投けられ、該電極上に絶縁層が積層され、更に、該絶線層上に開口部を有する第2の電極が積層され前記絶縁層が露出された構造を有し、電極間に電圧を印加することにより、第2の電極の開口部から電子を放出する電子放出素子。

第2に、前記第1に記載の電極の閉口部について、その幅を100 pe以下に限定した点、又は、その閉口部を複数個設けた点を各々特徴とする電子放出素子、

第3にい前記第1に記載の絶縁層について、かかる層を有機化合物の単分子膜又は該単分子膜を 柔積した累積膜により構成した点、あるいは、さ らに前記単分子膜又は累積膜をラングミュアーブ ロジェット法(LB法)により形成した点を各々特 做とする質子放出素子、

第4に、前述のような電子放出素子を複数個設け、その上方に該電子放出素子から放出される電子ビームを変調する変調電極を設け、さらにその上方に該変調された電子ビームの照射により画像を形成する画像形成部材を設けた画像表示装置

第5 に、前述のような電子放出素子と、該電子 放出素子から放出される電子ビームを変調する変 調手段とを有した描画装置、

としている点にある。

以下、本発明の構成及び作用について詳述する。

先ず、本発明の電子放出素子については、第 1図に示すように、基板 5 上に一対の電極 1 及び 表面電極3と、該電極間に挟持された絶縁層2が 設けられており、更に表面電極3には隣口部4が 設けられている。

すなわち、表面電極に関口部を設け、絶縁層を 露出させていることを特徴とする。

これにより、本発明の素子は表面電極を特に薄く形成する必要がなく、このため、表面電極を極少のである。更に変して、表面電極での電圧降下がある。 一方、絶縁層をトンネルして、表面電子は、会の部すなわち絶縁層の露出部に至った電子は、となく、素子外に放出される。

また、表面電極の閉口部を多数設けることにより、放出電流を増加させることができ、また、微小な閉口部を多数設けることによって、絶縁層内の電界の乱れを無視することができるため、常子には均一でかつ有効な電界が印加され、放出効率

が向上する。

また、表面電極3を薄く形成(第7図)した場合に生じるような電子ビームの新面形状の悪化及び電子ビームによる蛍光輝度の不均一化という問題を生じず、電子放出効率を向上することができる。

のため隣口部の面積の業子面積との比として 50% 以下が好ましく、より好ましくは 20%以下である ことが望ましい。

次に、本発明の業子に係る絶縁層2として、有 復絶縁度を用いた場合について具体例を述べる。

有機薄膜絶縁層の形成に関しては、蒸着や分子線エピタキシー、電解重合等の適用も可能である。しかしポテンシャル障壁を電子がトンネルできる長さは非常に短いため、有機絶縁層は超過であること、即ちその腰厚が数人〜数に付ましては100 人以下であり5 人以上である。更に、かいる絶縁性薄膜面内及び膜厚方向の均質性の有無は、素子特性及びその安定性に著しい影響を与えるので注象を要する。

本発明の好ましい具体例における絶縁性薄膜の 最適成膜法としてLB法を挙げることができる。

L8法は、分子内に親水性部位と疎水性部位とを 有する構造に於いて両者のパランス(両親媒性の パランス)が適度に保たれている時、分子は水面 上で親水基を下に向けて単分子の層になることを 利用して単分子膜又はその累積膜を形成する方法 である。

このLB法によれば、1分子中に離水性部位と親 水性部位とを有する有限化合物の単分子膜、又は その累積膜を任意の電極上乃至は任意の電極を含 む任意の基板上に容易に形成することができ、分 子長オーダーの膜厚を有し、かつ大面積に亘って 均一、均質な有機超薄膜を安定に供給することが できる。

次に、かかるLB膜を挟持する電極材料としては、高い伝導性を有するものであれば良く、例えばAu、Pt。Ag、Pd、Ag、In、Sn、Pb等の金属やこれらの合金、さらにはグラファイトやシリサイド、またさらにはITO 等の導電性酸化物を始めとして数多くの材料が挙げられ、これらの本発明への適用が考えられる。

かかる材料を用いた電極形成法としても従来公 知の薄膜技術で充分である。但し、ここで注意を 要するのは、特に、耐熱性、耐溶剤性を有しない LB膜の場合、既に形成したLB膜上に更に電極を形成する際、LB膜に損傷を与えない様に、例えば高温 (>100 ℃) を要する製造あるいは、処理工程を避けることが望ましい。

また、電極1.3及び絶縁層2が積層された薄膜を支持する基板5については、金属、ガラス、セラミックス、ブラスチックス材料等いずれの材料でもよい。またその形状は任意の形状でよく、平板状であるのが好ましいが、平板に何ら限定されない。即ち前記成膜法においては、基板の表面が、いかなる形状であってもその形状通りに膜を形成しうる利点を有するからである。

さて、以上述べた本発明の電子放出素子は、その有する利点から、とりわけ高解像性、高輝度が所望される画像表示装置又は描画装置の電子源として好適に用いることができる。

以下に、本発明の電子放出素子を用いた画像数示装置について説明する。

第4図(a),(b) において、本発明を適用した平板型画像表示装置の一束線形態を説明する。第

4 図 (a) は、表示パネルの構造を示す為の一部切欠きの斜視図であり、第 4 図 (b) は、第 4 図 (a) に示す素子の拡大図を示したものである。

以下、本装置の構成及び動作を順を追って説明する。

第4図(a) は表示パネルの構造を示しており、図中、VCはガラス製の真空容器で、その一部であるFPは表示面側のフェースプレートを示している。フェースプレートFPの内面には、例えばITOを材料とする透明電極が形成され、さらに移りの内側には、赤、緑、青の蛍光体(画像形成部材)がモザイク状に塗り分けられ、CRTの分野では外のメタルバック処理が施されている。(また、対策とは、大夕ルバックは図示せず。)また、前記透明電極は、加速電圧を印加する為に設子EVを通じて、真空容器外と電気的に接続されている。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定された ガラス基板で、その上面には本発明の電子放出素 子がN個× & 列にわたり配列形成されている。抜 電子放出群は、列毎に電気的に並列接続されており、各列の正極側配線 25 (負極側配線 26) は、端子 Dp, ~ Dp ℓ (端子 Da, ~ Da ℓ) によって真空容器外と電気的に接続されている。

また、基板SとフェースプレートFPの中間には、ストライプ状のグリッド電極(変調電極)GRが設けられている。かかるグリッド電極(変調電極)GRは、前記素子列と直交してN本設けられており、各電極には、電子ビームを透過させる為の空孔Ghが設けられている。空孔Ghは、第4図(a)に示すように各電子放出素子に対応して1個づつ設けてもよいし、あるいは微小な孔をメッシェで多数設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設けてもよい。また、各グリッド電極の設定を表別に接続されている。

本表示パネルでは、 2 個の電子放出素子列と、 N 個のグリッド電極(変調電極)列により、 X Y マトリクスが構成されている。電子放出列を一列づつ順次駆動(走査) するのと同期してグリッド電極(変調電極)に情報信号に応じて画像

以上述べた画像表示装置は、先述した本発明の 電子放出素子の有する利点に起因して、とりわけ 高解像性、輝度むらがなく、高輝度の表示画像が 得られる画像表示装置となる。

次に、本発明の電子放出素子を用いた描画装置について説明する。

ング電極であっても良い。本想様の描画装置は、 以上のように本発明の電子放出素子及び変調手段 を必須の構成要件として具備するものである。ま た、電子源を構成する電子放出素子がマルチ化さ れていない場合には、電子ビームを情報信号に応 じて個向する偏向電極39が必要である。また、偏 向電極39による電子ピームの偏向幅に制約が生じ る場合には、さらに、情報信号に応じてステージ 35を微動させる為のステージ微動機構37、ステー ジ位置決め推構38及びこれら機構(37,38)と偏向 電極39及びブランキング電極41とを周期させる為 の制御機構40を設けることが好ましい。更には、 放出される電子ピームのウェハー42上での収束性 を向上させるために、電子ピーム経路の両側に収 東レンズ(電磁レンズ33及び電磁レンズ駆動装置 34) を配置することが好ましい。また、第5図中 の36は防糞架台であり、描画中の微振動による描 画精度の低下を防止する為のものである。

以上述べた描画装置は、先述した本発明の電子放出業子の有する利点に起因して、とりわけ高解

像性、高精度の描画パターンが得られる描画装置 となる。

[実施例]

以下、本発明の実施例により詳細な説明を行っ

実施例1

本実施例では、本発明に係る電子放出素子を作製した。

先ず、ヘキサメチルシシラザン (HMDS) の飽和蒸気中に一昼夜放置して疎水処理したガラス基板 (コーニング社製 #7059) 上に下引き層として Crを真空無替法により厚さ500 人堆積させ、更に Auを同法により蒸替(膜厚 1000人)し、幅 1 mmのストライプ状の下地電極を形成した。かかる基板を担体として LB法によりポリイミドの単分子膜形成法の詳細を記す。

ポリアミック酸(分子量約20万)を濃度 1 × 10-3% (wt/wt) で溶かしたジメチルアセトアミド溶液を純水、水温20℃の水相上に展開し、水面上に単分子膜を形成した。この単分子膜の要面圧

を 25mN/mまで高め、更にこれを一定に保ちながら前記基板を水面に横切る方向に 5 mm/minで浸漬、引き上げを行い、 Y 型累積膜の形成を行った。かかる操作を繰り返すことにより 12、18、24、30、36、40層の 6 種類の累積膜を形成した。更にこれらの膜を 300 ℃で10分加熱を行うことによりポリイミドにした。

このようにして得られた膜面上全面に、A&(膜降1500人)を基板温度を室温以下に保持しながら真空薫着した。次にネガ型レジストを塗焼たしてで、第2図(a)に示す表面電極パターンを焼がけ、現像したのち、公知のウェットエッチングによりA&をエッチングした。次いでレジストを有はして、第2図(b)に示す様な表面電極をすると、第2図(b)に示す様な表面電極を下地電極をすると、第2回によりの大きさは1 mm×1 muである。関口の傾(第1図中:W)は10μmで、関口のピッチは50μmである。

以上の様にして作製した素子を2×10⁻¹torr以下の真空下におき、上下電極間に電圧を印加する

・・ことにより、電子放出が観測された。電子放出効率は最大 1 × 10・程度が得られた。絶縁層の緊急層数が増すと、同じ放出電流を得るためにより高い電圧を要した。素子の直上に配置した蛍光板により電子放出パターンを観測すると、表面電極の形状に一致した蛍光パターンが得られた。更に蛍光の均一性も良好であった。

尚、ポリイミド一層当りの腹厚はエリプソメト リー法により約3.6 Aと求められた。

次に、表面電極と下地電極の交叉した部分の大きさが 1 mm× 1 mmで、開口部の幅が100 μm, 開口部のピッチが200 μmとした以外は、上記と同様の素子を作製し、同様な測定を試みた。

上下電極には比較的高い電圧の印加を要したが、電子放出効率は最大3×10⁻³程度が得られた。素子直上に配置した蛍光板で観察した電子放出パターンは、表面電極の形状と同じものが得られ、蛍光の均一性も良好であった。

事締例 2

本実施例では、麦面電極のパターンとして、第

機薄膜層上に均一な薄膜を形成しうる成膜法であれば使用可能であり、真空蒸着法やスパッタ法に 限られるものではない。

更に基板材料やその形状も本発明は何ら限定するものではない。

比較例

実施例 1 と同じ素子面積(1 mm× 1 mm)で側口部を設けない素子を作製し、実施例 1 と同様の測定を行った。尚、表面電極の膜厚は 200 人とした。この際、蛍光板で観察した電子放出パターンは、表面電極と一致した形状を示した。また、蛍光の均一性も良好であったが、放出効率は最大でも 1 × 10 ***を招えなかった。

また、表面電極の膜厚を150 人として形成した 素子の場合、電子放出パターンは表面電極の形状 に一致していたが、蛍光にむらが生じ、電子放出 効率は200 人の場合と変わらなかった。

一方、表面電極の膜厚を100 Aとすると、電子 放出効率が 5 × 10⁻⁴以下に減少するとともに、電 子放出パターンも表面電極の形状に一致しなくな 3 図 (a) もしくは (b) に示すものを用いた他は、 実施例 1 と同様にして素子を形成した。第3図 (a) の期口部の大きさは10μm×10μmであり、第 3 図 (b) では直径15μmであった。また開口部の ピッチはいずれの場合も50μmである。

かかる素子の電子放出を契施例1 同様観測したところ、電子放出パターンは表面電極の形状に一致しており、更に実施例1に比べ拡がりが小さくなった。 蛍光の均一性は両者とも良好であったが、同図(a) に示す素子の場合、関口部のコーナー付近で値かに強い蛍光がみられた。

以上述べてきた実施例1、2中では絶縁層の形成にLB法を使用してきたが、極めて薄く均一な絶縁性の有機薄膜が形成できる成膜法であればLB法に限らず使用可能である。具体的には真空蒸着法や電解重合法、CVD 法等が挙げられ、使用可能な有機材料の範囲が広がる。

更に絶縁層 2 は有機材料に限らず、無機材料で 形成させてもよい。

電極の形成に関しても既に述べている様に、有

り、さらに蛍光むらが顕著となった。このことは、膜厚100 Aとして形成した A&では、島状構造をとりはじめ均一な表面電極を形成していないことによる。

奥施例3

本実施例では、実施例2で作製した第3図(b) タイプの素子を用いて第4図に示すような画像袋 示装置を作製した。

,・・・・ように假成した。"

かかる装配において、 紫子電極間に B V の 電圧を印加したところ、 蛍光体面に各々の紫子に対応した高輝度でかつむらのない 蛍光パターンを得ることができた。

もちろん、グリッド電極と繋子ラインとにより X Y マトリックス駆動により、表示画像を制御す ることが可能であった。

実施例4

本実施例では、実施例2で作製した第3図(b) タイプの素子を一個用いて、第5図に示すような 描画装置を作製した。

ここで、電子放出素子31表面からステージ35上のウェハー42までの距離は約400mmであり、これを基準長とする真空容器(2×10⁻¹torr程度)を構成し、内部に図示するようにブランキング電極41と個向電極39を各々設け、また、電磁レンズ33を3段設けた。

その他、図示するように包子源駆動装置32、包 紙レンズ駆動装配34、ステージ35の調整機模37.

じる電子ビームの断面形状の悪化や蛍光卸度の 不均一化を招くことなく、電子放出効率を向上 することができた。

- ③. 以上のような電子放出 第子を用いて、 画像 表示装置 あるいは 描画 装置を 構成することで、 とりわけ 高解像性、 輝度 むらのない 高段度の 画像 及び 描画 パターンを 得ることができた。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による電子放出菜子の一実施例の興略的断面図である。

第2図(a)、(b) は、それぞれ本発明による電子 放出君子の表面電極のパターン電極形状、及び電 子放出君子の平面図である。

第3図(a)、(b) は、いずれも本発明による電子 放出素子の表面電極パターンである。

第4図(a)。(b) は、本発明の電子放出素子を用いた画像表示装置の概略図である。

第5図は、本発明の電子放出素子を用いた描画 装置の概略図である。

第6図及び第7図は、従来のMIM 型電子放出素

38及び制御機构40等を具備した構成とした。

かかる装置において、第子に約8 V の電圧を印加し、かつ、ステージを移動させることによって、ウェハー42上に高精度の描画パターンを形成することができた。

[発明の効果]

以上詳細に説明したように、本発明の電子放出 煮子及びこれを用いた画像表示装置。描画装置に よれば、

- ①. 表面配極を特に深く形成する必要がなく、素子に有効な選圧を均一に印加できるとともに、 発熱による案子の破損を避けることが可能となり、更に選子は表面電極の開口部から取り出す ことができるため、電子放出効率を高めることができた。
- ②. また、絶縁層をLB法により形成することにより、分子オーダーの膜厚制御が容易に実現でき、又、制御性が優れているため、呆子を形成する時の再現性が高く、生産性に口む。
- ③、また、表面包癌を齎くしていくことにより生

子の一般的な构成を示す模式図である。

1 … 包括(下地包板) 2 … 絶殺刀

3 … 衰面包椏 4 … 開口部

5 … 基板 25 … 正极倒配机

26…負極側配線 31…包子放出案子

32… 電子源駆動装記 33… 包磁レンス

34… 電磁レンズ駆動装置 35… ステージ

36…防振架台 37…ステージ散励极格

38… ステージ位記決め協抑 39… 但向 17 位

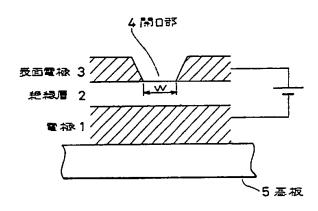
40…制御協協 41…ブランキング電極

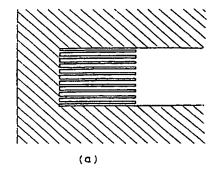
42…ウェハー

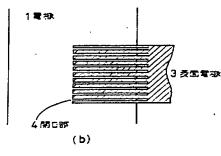
出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 苺 雄

и 50 гл вы Д

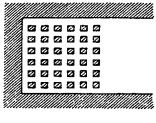
第1図



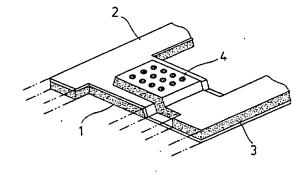




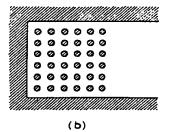
第2図



(a)

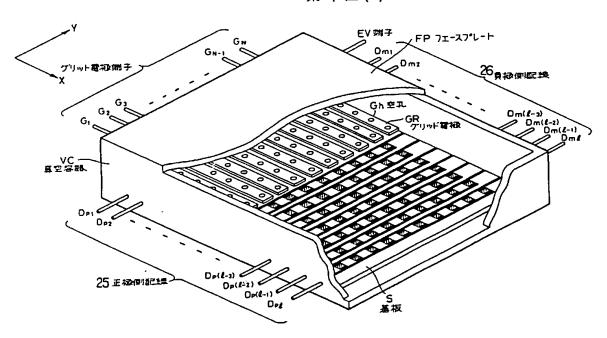


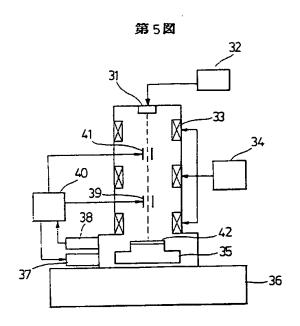
第4図(b)

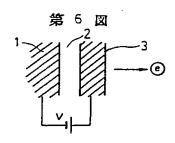


第3図

第4図(a)







第 7 図

